### ⑩日本国特許庁(JP)

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-260415

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成3年(1991)11月20日

F 16 C 17/10 33/74 A C

6826-3 J 6814-3 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

動圧流体軸受装置 60発明の名称

> 顧 平2-55969 ②)特

願 平2(1990)3月7日 22出

神奈川県大和市福田7-4-7 克彦 中 72)発 明 者  $\blacksquare$ 

神奈川県藤沢市大鋸 1-8-18 郁 紀 谷 72)発 明 者 坂 東京都品川区大崎1丁目6番3号

创出 願 人 哲也 外3名 個代 理人 弁理士 森

日本精工株式会社

明 **X**III

1. 発明の名称

動圧流体軸受装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) ハウジングの内径面に軸が嵌合し、前記ハウジ ングの内径面に設けた円筒状のラジアル軸受面が 軸に設けたラジアル受面とラジアル軸受すきまを 介して対向し、前記ラジアル軸受面とラジアル受 面との少なくとも一方に動圧発生用の溝を設け、 前記ハウジングに取り付けた磁性流体シールがシ ールすきま内の磁性流体を介して軸と対向し、前 記ラジアル軸受すきまと磁性流体シールとの間に はラジアル軸受すきまより大きい流体溜まりが設 けられ、該流体溜まりは動圧発生用の溝と連通し ている動圧流体軸受装置。
- 3. 発明の詳細な説明
- 〔産業上の利用分野〕

本発明は情報機器、音響機器等に用いられる耐 久性に優れた動圧流体軸受装置に関する。

〔従来の技術〕

近年、磁気ディスクの高密度化とともにますま す高トラック密度が要求される傾向にある。これ に伴い、磁気ディスク用の軸受装置においても、 従来の転がり軸受に代わって、非回転数同期成分 の振れが小さい動圧流体軸受装置が検討されるよ うになってきている。

従来の高密度磁気ディスク用の動圧流体軸受装 置としては、例えば第5図に示すようなものが知 られている。このものは、ハウジング1の内径面 2に軸3が嵌合している。そのハウジング1の内 径面2には、円筒状のラジアル軸受面4が軸方向 に間隔をおいて2ヵ所に設けられてある。一方、 軸3には、長手方向に間隔をおいて2ヵ所にラジ アル受面5が設けられており、ラジアル軸受面4 とラジアル受面5とはラジアル軸受すきま6を介 して対向してラジアル軸受Rを構成している。ラ ジアル軸受面4とラジアル受面5との少なくとも 一方(図ではラジアル受面5)に、ヘリングボー ン状の動圧発生用の溝7が設けられている。また、 ハウジング1の内径面2には2ヵ所のラジアル軸

受面 4 , 4 の間に、ラジアル軸受面 4 より大径の 逃げ部 8 が設けられている。

上記ラジアル軸受面4の軸方向長さLは、動圧発生用の溝7の軸方向長さLより長くなっており(L>ℓ)、動圧発生用の溝7は逃げ部8と連通していない。この動圧流体軸受装置は、ラジアル軸受すきま6に毛細管現象により保持される極めて微少量の潤滑剤で潤滑される。

なお、ラジアル軸受面 4 , 4 間の逃げ部 8 には ハウジング 1 を貫通してハブ 1 2 の内部に連通す

この目的を達成するため、本発明の動圧流体軸 受装置は、ハウジングの内径面に軸が嵌合し、前 記ハウジングの内径面に設けた円筒状のラジアル 軸受面が軸に設けたラジアル受面とラジアル軸受 すきまを介して対向し、そのラジアル軸受面とラ ジアル受面との少なくとも一方に動圧発生用の溝 を設けてある。

そして、前記ハウジングに取り付けた磁性流体シールがシールすきま内の磁性流体を介して軸と対向し、前記ラジアル軸受すきまと磁性流体シールとの間にはラジアル軸受すきまより大きい流体溜まりが設けられ、該流体溜まりは動圧発生用の満と連通している。

#### (作用)

ラジアル軸受すきまと磁性流体シールとの間に 設けた流体溜まりは動圧発生用の溝と連通してい るため、流体溜まりから軸受すきまに潤滑流体が 補給される。また、時間が経過しても軸受すきま から潤滑流体が失われてゆかず耐久性がよい。

#### 〔実施例〕

る空気抜き孔13が設けられ、スラスト軸受面1 1上の逃げ部14にはハウジング1の外部に連通する空気抜き孔15が設けられている。これらの空気抜き孔13、15は、温度変化があってもハウジング1の内外の気圧を同一にして、軸受すきま内の潤滑剤の外部への洩れを防止するものである。

#### [発明が解決しようとする課題]

磁気ディスク用の動圧流体軸受装置の場合、数 万時間に及ぶ極めて長い耐久性が要求される。 しかしながら上記従来の動圧流体軸受装置にあっては、ラジアル軸受すきま 6 内に保持されている極めて微少量の潤滑剤が蒸発したり、あるいは装置の起動停止の際に飛散して時間の経過とともに徐々に失われてゆき、耐久性が不足するという問題点がある。

そこで本発明は、軸受部から潤滑剤が失われる ことによる耐久性の不足の問題を解決することを 目的としている。

[課題を解決するための手段]

以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。なお、従来と同一または相当部分には同一符号を付し、重複する説明を省く。

第1図は本発明の第1の実施例である。

上記の流体溜まり20は、シールすきま24内の磁性流体25で軸方向外方が密閉され、軸方向

の内方のラジアル軸受すきま 6 の側が動圧発生用の溝 7 と連通している。

軸3とハブ12とは、駆動モータMにより回転 駆動される。回転駆動モータMを構成する円筒状 のロータマグネット30は、ハブ12の内径面に 一体回転可能に取付けられている。このロータマ グネット30に対向するステータコイル31は、

てハブ12と軸3とが一体的に回転する。軸3が回転するとラジアル軸受Rの動圧発生用の溝7のポンピング作用によって動圧が発生し、ラジアル軸受すきま6の潤滑剤の圧力が高くなって軸3はハウジング1のラジアル軸受面4に非接触で半径方向に支持される。一方、スラスト軸受Sにおいては、スラスト軸受面11の動圧発生用の溝16のポンピング作用によって動圧が発生し、軸3は浮上支持される。

ハウジング1の円筒状の外径面に固着されている。 ハウジング1に取付けたケース(図示せず)がハ プ12に取付けた磁気ディスク(図示せず)をお おって密封している。

次に作用を説明する。

回転駆動モータ M のステータコイル 3 I に通電すると、ロータマグネット 3 O に回転力が発生し

また、動圧発生用の溝7は非対称形のヘリングボーン状の溝であり、その軸方向に長い方の溝が逃げ部8に連通しているから、逃げ部8から流体溜まり20の方に向けて潤滑剤を押し出すように作用して、潤滑剤が空気抜き孔13,連絡孔27,空気抜き孔15を通って外部へ流出するのを防いでいる。

スラスト軸受Sにおいても、動圧発生用の溝16を非対称形へリングボーン(又はスパイラル) 状の溝とすれば、逃げ部14の潤滑剤が空気抜き 孔15を通って外部へ流出するのを防ぐことがで きる。

磁性流体シール21は、軸3の起動・停止時に 潤滑剤がラジアル軸受すきま6の外部へ飛散する のを防止し、また潤滑剤の外部への蒸発を防止す る。

かくして、この実施例によれば、軸受部から潤滑剤が失われることによる耐久性の不足の問題を 効果的に解決することができる。

更に、逃げ部8の空気抜き孔13を、図示しな

い密閉ケースが取付けられるハウジング 1 の外部 に連通せしめたから、磁性流体シール 2 1 のシー ル作用と相まって、磁気ディスク装置で要求され る清浄度の向上が達成できる。

なお、选げ部8と外部とを連通するを気抜体溜 13を設けずに、ラジアル軸受すきまら、流体溜 まり20及び逃げで完全に流げ部8、 流体部のでは、きまらにはがいる。 ではまり20及化があっては、きまの外はないので温度をかあって、からいながあっていいない。 がれないながあってい軸受限にありいながれば、 発生用の薄でいたがジーンと逃げ部8、 発生用の薄でいたがあっていかがいままが部といいながです。 発生用の薄でいたがあるがでいたがいままが部といいでは、 20及びラウではないではまかではない。 20及びラウではないではまない。 20及びラウではないがいままが高にといる。 20などラウや磁性によっている。 は、よりなる。

第2図は第2の実施例を示す。

この実施例は、ラジアル軸受Rの動圧発生用の 溝7Aをラジアル軸受面4に設けた点が上記第1 の実施例と異なる。

また、軸3Aの上下のラジアル受面5の間にラジアル受面5より大径のつば39が設けられ、このつば39の両側面がスラスト受面40とされて上記スラスト軸受面37にスラスト軸受すきま41を介して対向している。

なお、この実施例のラジアル受面 5 に形成されている動圧発生用の溝 7 は非対称形のヘリングボーン溝で、その軸方向長さ ℓ はラジアル軸受面 4 の軸方向長さしより長く(L < ℓ )してある。

いま、回転駆動モータMのステータコイル31 (取付け部材42を介して基台43に固定されている)に通電すると、ロータマグネット30に回転力が発生してハブ12がスリーブ36と一体的に回転する。スリーブ36が回転するとラジアル軸受Rの動圧発生用の溝7のポンピング作用に表するに非接触で半径方向に支持される。一方、スラスト軸受Sにおいては、スラスト軸受Sにおいては、スラスト軸受Sにおいては、スラスト軸受Sにおいては、スラスト軸受Sにおいては、スラスト軸受Sにおいては、スラスト軸受る。 その他の構成及び作用効果は第1の実施例と同様である。

第3図、第4図には第3の実施例を示す。

この実施例は軸3Aの下端部を基台43に固定 支持し、上端部を基台43に取付けたケース35 に固定支持して支持剛性を高めたもので、特に高 密度が要求される磁気ディスク装置に適している。

ハブ12には中心部に円筒部12Aが設けられており、この円筒部12Aの内径面には一対のスリーブ36が上下に嵌着されている。 従って、ハウジング1はハブ12と、一対のスリーブ36とで備えている。 各スリーブ36の内径面はラジアル軸受面4とされている。 また各ススリー するうジアル軸受面4とされている。なたろスパイラル)状の動圧発生用の溝38が形成ではないる。 一方、各スリーブ36の軸方向外側では磁性流体シール21がハウジング1にそれぞれ取付けられている。

よって動圧が発生し、スリープ36は軸3Aのつば部39のスラスト受面40と非接触に支持される。

ラジアル軸受Rの動圧発生用の溝7は流体溜まり20と連通しているから、流体溜まり20内の 潤滑剤は、ヘリングボーン状の動圧発生用の溝7 のボンピング作用により溝の屈曲部7aへ流入する。そして溝の屈曲部7aに充満した潤滑剤はラジアル軸受すきま6を通って流体溜まり20に移行して循環する。このため、ラジアル軸受すきま6には流体溜まり20から連続的に潤滑剤が補給される。

スラスト軸受Sにおいても、ヘリングボーン状 (又はスパイラル状)の動圧発生用の溝38のポ ンピング作用により、潤滑剤の循環が行われる。

この第3の実施例によれば、スラスト荷重を軸 3Aの中央付近で受けるべく、スラスト軸受Sを ラジアル軸受Rで挟むようにしている。そのため、 スラスト軸受Sを軸端に設ける場合に比べラジア ル軸受R間の軸方向のスパンが広くとれて、モー メント剛性が向上する。また、周囲温度の変化により軸3Aとハブ12との熱変形が生じても、上下二つのスラスト軸受面37,37間の距離が小さいのでスラスト軸受すきま41の変化をすくなくできる利点がある。

この第3の実施例では、動圧流体軸受装置内のすべての空間が磁性流体である潤滑和で満れて利利の空間が磁性流体を発展が利用して、設定する。このため、空気を発展がある。また、潤滑がないが容易である。また、ラジがでも異ながである。また、ラジがでもない、向がでいる。また、カーの大学のでは、ないのでは、カーンとすると、スラスを軸受いが、カーンとすると、スラスを軸受いが、カーンとすると、スラスを軸受いが、カーンとすると、スラスを軸では、スラスを軸では、スラスを動きまり、このでは、潤滑がスラスをした。といるでは、カーにできている。

なお、上記各実施例の動圧発生用の溝は、軸に

圧発生用の溝と連通している構成とした。そのため、流体溜まりから軸受すきまに潤滑剤が補給される。また、時間が経過しても潤滑剤が失われず耐久性がよい。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例の縦断面図、第2図は第2の実施例の縦断面図、第3図は第3の 実施例の縦断面図、第4図は第3図の要部拡大段 面図、第5図は従来の動圧流体軸受装置の縦断面 図である。

1 はハウジング、2 は内径面、3,3 A は軸、4 はラジアル軸受面、5 はラジアル受面、6 はラジアル軸受すきま、7,7 A,1 6,3 8 は動圧発生用の溝、20 は流体溜まり、21 は磁性流体シール、24 はシールすきま、25 は磁性流体。

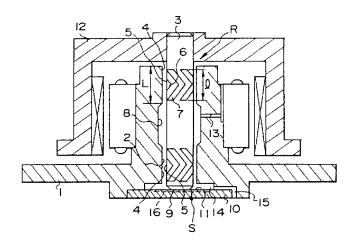
設けてもハウジング及びスラスト板に設けてもよく、あるいは双方に設けてもよい。ただし、ラジアル軸受Rの動圧発生用の溝を流体溜まり20を設けない軸又はハウジングの方に設けると、第3図、第4図に示すように動圧発生用の溝7と流体溜まり20とが半径方向に対向するようにできるから、動圧発生用の溝7と流体溜まり20との連通を確実にできる利点がある。

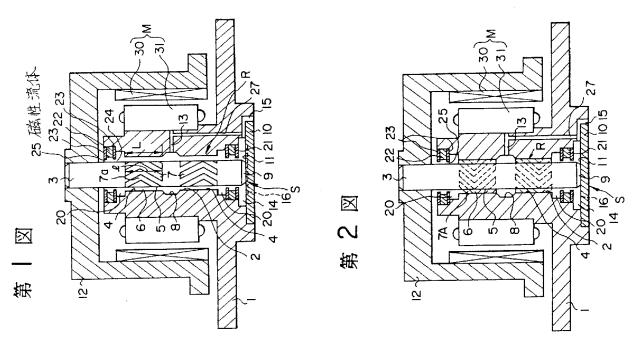
また、動圧発生用の溝の溝パターンは、ヘリン グボーン状に限らず、スパイラル状でもよい。

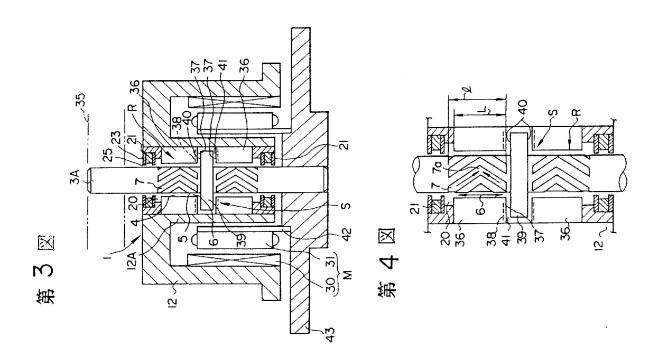
また、流体溜まり20は軸3,3Aに設けてもよい。しかし、スペースの点と軸剛性の低下を防ぐ点から、ハウジング1に設けるのが好ましい。 (発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、軸が嵌合するハウジングに磁性流体シールを取付け、その磁性流体シールがシールすきま内の磁性流体を介して軸と対向し、ラジアル軸受すきまと磁性流体シールとの間にはラジアル軸受すきまよりすきまが大きい流体溜まりを設け、該流体溜まりは動

# 第 5 図







**PAT-NO:** JP403260415A

**DOCUMENT-IDENTIFIER:** JP 03260415 A

TITLE: DYNAMIC PRESSURE FLUID

BEARING DEVICE

PUBN-DATE: November 20, 1991

### INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TANAKA, KATSUHIKO SAKATANI, IKUNORI

## ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NIPPON SEIKO KK N/A

**APPL-NO:** JP02055969

APPL-DATE: March 7, 1990

**INT-CL (IPC):** F16C017/10 , F16C033/74

US-CL-CURRENT: 384/113 , 384/446 , 384/477

### ABSTRACT:

PURPOSE: To enable the smooth supply of lubricating oil by connecting fluid collection having a large clearance than the radial bearing which is mounted between the magnetic fluid seal mounted on a housing and the clearance of the radial bearing with a groove for generating power.

CONSTITUTION: On an inside diameter face 2 of a housing 1, radial bearing faces 4, 4 at two places are provided on the outside in the axial direction and a fluid collection 20 having a larger inside diameter than the clearance 6 of a radial bearing is provided. Further, a magnetic fluid seal 21 is provided on the outside of the fluid collection 20 in axial direction. The seal 21 is provided with a pair of yokes 23 which consist of a ring-shaped permanent magnet 22 having magnetic pole in axial direction and steel plate which is adhered to both end faces of the magnet 22. The inside diameter face of the yoke 23 opposes via the outside diameter face of a shaft 3 and seal clearance 24. Magnetic fluid 25 which is filled in the clearance 24 is restrained by magnetic circuit which is formed among the magnet 22, yoke 23, and shaft 3 to block the clearance 24. The outside of the fluid collection 20 is sealed by fluid 25, and the side of the clearance 6 on the inside in axial direction leads to a groove for generating dynamic pressure.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio